

ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1979 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, zwany dalej „Instytutem“.

2. Instytut powstaje w drodze przekształcenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprzewodnikowych.

§ 2. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Przemysłu Maszynowego.

§ 3. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Instytut może, za zgodą Ministra Przemysłu Maszynowego, tworzyć oddziały poza swoją siedzibą.

§ 4. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz

wdrożeń w sprawach materiałów elektronicznych, w szczególności prac i wdrożeń dotyczących technologii otrzymywania, obróbki i efektywnego wykorzystania tych materiałów na potrzeby elektronizacji.

2. Instytut współdziała z innymi instytucjami naukowymi prowadzącymi prace nad materiałami elektronicznymi oraz wykonuje zadania związane z tworzeniem bazy materiałowej na potrzeby przemysłu elektronicznego.

§ 5. Szczegółowy zakres działania Instytutu i jego organów określa statut nadany przez Ministra Przemysłu Maszynowego.

§ 6. Instytut przejmuje majątek oraz prawa i zobowiązania Ośrodka Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Półprzewodnikowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz